

超高 Q 値 Si フォトニック結晶ナノ共振器の統計評価 Statistical evaluation of ultra high-Q Si photonic crystal nanocavities

○田中 建悟¹, 浅野 卓¹, 高橋 和², 野田 進¹ (1. 京大院工, 2. 大阪府大院工)

Kyoto Univ.¹, Osaka Pref. Univ.² ○K. Tanaka¹, T. Asano¹, Y. Takahashi², S. Noda¹

E-mail: k.tanaka@qoe.kuee.kyoto-u.ac.jp, tasano@qoe.kuee.kyoto-u.ac.jp

[序]我々は Si スラブを用いた 2 次元フォトニック結晶ナノ共振器の高 Q 値化に取り組んでおり, 表面酸化膜除去を行うことで Q 値 1100 万という世界最高の実験値を達成している¹⁾. 今回は酸化膜除去後の Q 値の変化を長期間にわたって測定し, また多数の共振器の測定を行って Q 値および波長を統計的に評価したので報告する.

[実験結果と考察]測定対象は図 1 の構造をもつマルチヘテロ型共振器であり, 共振器単体の理論 Q 値は 1.3 億となっている¹⁾. 共振器と入力用導波路との距離が 5,6,7,8 列の 4 種類の共振器を 20 個ずつ, 電子線描画およびプラズマエッチングを用いて作製した. 希フッ酸による表面酸化膜除去を行った後の初期 Q 値が 1030 万であった共振器に対して, 測定チャンバー内を乾燥窒素雰囲気にした状態で 60 日間にわたって Q 値の変動を追跡した結果を図 2 に示す. 30 日ほどで Q 値は 850 万程度まで低下したが, その後, 大きな変化は見られなかった. 安定状態になった後に, 全共振器の Q 値と共振波長を測定し, 用意した 80 個のうちの 62 個について測定データを得た. 得られた共振波長と Q 値を図 3 に示す. 共振器導波路間距離が 5 列の時は導波路との結合による平均 Q 値の低下があったが, 6 列以上ではその影響は見られなかった. 高 Q 値共振器の割合に関しては, Q 値 650~750 万の共振器は 8 個, 750~850 万の共振器は 3 個であり, それぞれ全体の 13%および 5%程度であった. また同図から, 共振波長については共振器と導波路との距離が 8 列(赤)のときに分布が狭くなっていることが分かる. 距離 5~7 列では共振波長の標準偏差は 0.4~0.5 nm 程度であるが, 8 列においては 0.24 nm と小さい. 導波路との結合が共振波長に何らかの影響を及ぼしている可能性, 導波路周辺のパターン描画が共振器周辺のパターンへ影響を与えている可能性などが考えられる. 詳細は当日報告する.

[文献] 1) T. Asano, Y. Ochi, Y. Takahashi, K. Kishimoto, and S. Noda, Opt. Exp. 25, 1769 (2017).

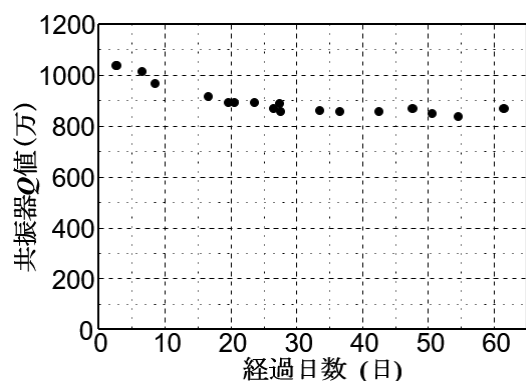


図 2: 長期間にわたる Q 値の観測結果

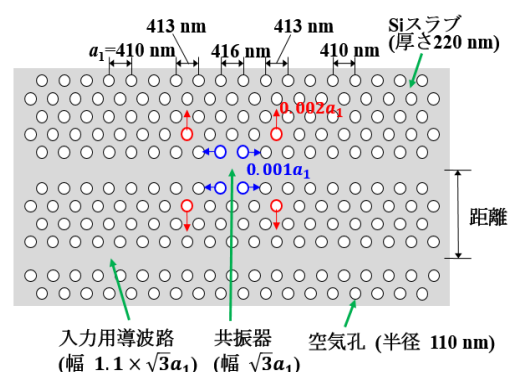


図 1: 測定に用いた共振器の構造

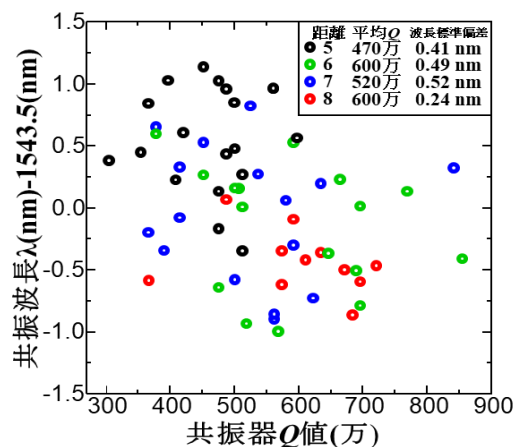


図 3: 共振器の Q 値と波長